This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

g

(19)日本国特許庁 (JP)

(i2) 公開特許公報(A)

(II)特許出顧公開書号 特開2000-150765

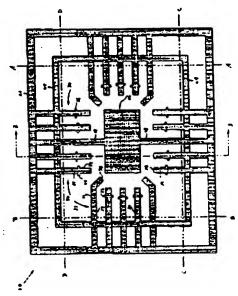
(P2000 - 150765A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.CL'	識別記号	FΙ			テーマコード(参考)		
HOIL 23/50	B077800 -7	HOIL 23/50		U			
HOIL 20/30				н			
	•				R		
23/12		23/28 23/12			A F		
23/28				副東項の数32	多值	(全 19 頁)	
(21)出蘇書号	韓顧平11−325884	(71)出數人	599162185				
Jack briefly in			アムコ-	コール テクノロジー、インコーポレ			
(22)出版日	平成11年10月12日(1999.10.12)		ーチッ	۴			
			アメリス	カ台衆国 アリ	ゾナ州	85248 -	
(31) 優先維主張委号	09/176, 614	1	1604, 5	チャンドラー。	サウス	ブライス	
32) 優先日 平成10年10月21日(1998.10.21)		12-14 1900					
(33) 優先權主要国	米国 (US)	(71)出版人 599160		965			
(10) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		アナ	アナム	ム セミコンダクタ、インコーポレー			
			テッド				
				ソウル 133ー1	30 , 2	ンドンーク。	
			スンス	2ーガ 280-	- 8	•	
		(74)代理人	100065	916			
			井建士	内原 普			
						最終頁に統く	

(57)【長约】 (貸正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックバッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 バッケージはダイ、ダイパッド・ボンティングワイヤと封止材とからなる。 金属リードフレーム 2 0 のダイパッド 2 2 およびリード3 0 の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド リードの凹んだ面を封止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部36を設け バッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようにする。



【特許請求の英国】

【請求項】】半導体集積回路デバイス用のパッケージであって、

1

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 関にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の固縁部で垂直方向に前記 第1の表面もよび前記第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを有する全層のダイバットと 前記ダイバットの前記第1の表面に配置した半導体集積 回路デバイスと

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、新記第1の表 面の反対側の新記第2の表面の風味部で垂直方向に新記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全局リート

前記半導体集長回路テバイスに設けてある導電性バット と前記金属リードの前記第1の表面との間をそれそれ接 続する複数の導体と、

前記ダイパットの前記第3の表面および前記全属リートの前記第3の表面を復し、パッケーン本体を形成するエンキャプスレーション材とを含み、前記全属リートの前記第2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出し、前記金属リートの前記第1の表面が前記ダイパットの前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以下にあるパッケージ。

【請求項2】前記ダイパッドの前記率1の表面が前記金 属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 記ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記載のパッケー 30 ジ

【論水項3】前記全属リートの前記率2の表面が円形の 固線を有する請水項2記数のバッケーン。

【結水準4】前記金属リートの前記第2の表面が長方形の周線を有する請水準2記載のパッケージ。

【請求項5】前記パッケージの前記率1の外側表面が固 辺郎を育し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺部にある請求項2記数のパッケージ。

【請求項6】前記パッケーシの前記第1の外側各面が回辺部を有し、前記金属リードの全部または複数の一部の 40 前記第2の表面が前記回辺部の内側にあって前記エンキャプスレーション材を前記回辺部と前記全属リートの各っの前記第2の表面との間に置めるようにする請求項で記載のパッケージ。

【韓水季7】前記周辺部の内側に第2の表面を各々が有する前記金属リードが前記金属リードの前記第1の表面の反対側に実質的に平面状の第4の表面。すなわち垂直方向には前記金属リードの前記第1の表面と前記率2の表面との間にあり横方向には前記金属リートの前記第2の表面と前記・・ケーンの前記第1の外側表面の前記第2の表面と前記・・ケーンの前記第1の外側表面の前記第3の表面と前記・ケーンの前記第1の外側表面の前記第3の表面と前記・ケーンの前記第1の外側表面の前記第3の表面と前記・ケーンの前記第1の外側表面の前記第300

辺部との間にある第4の表面を有する語水項 6 記載のパッケージ。

【請求項8】前記パッケーンが風味側部を有し、それら 園舗側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のパッケージ。

(請求項分) 前記全属リートの前記率1の部分が上向さ に曲げてある請求項8記載のバッケーン。

(請求項 1 0) 前記タイパットの前記第1の表面が固縁 都を有し、前記半導体集機回路テバイスが前記ダイパッ 10 トの前記周縁部を越えて延びる請求項1記数のパッケー

【請求項11】前記半導体集積回路テバイスが前記金属 リードの一部を絶えて延びる請求項10記載のバッケー:

【請求項12】前記パッケージが周線側部辺を有し、前記半導体集積回路デバイスの側部辺が前記周線側部辺よりも約0.1ミリスートル以下内側にある請求項11記載のパッケージ。

議求項13) 新記半導体集積回路テバイスの第1の側 続する複数の導体と、 前記ダイパットの前記第3の表面および前記全属リート 20 部辺、すなわち前記パッケージの固縁側部辺から約0、 の前記第3の表面を復い、パッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、前記金属リードの前 トに導体を接続した結束項11記数のパッケージ。

【請求事14】厚さが約0.50ミリメートル以下の請求項2記載のバッケージ。

【請求項15】新記全席リードの前記率1の表面と前記第3の表面との間の垂直方向の距離が前記金属リートの前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距離の約50%である請求項2記載のバッケージ。

【請求項16】前記金属リードの前記第2の表面がアレー状に配置されている請求項1記載のバッケージ。

【請水項17】前紀全属リートの複数の一部が慎方向曲 け部を含む請水項2記載のバッケーン。

【請求項18】前記全属リートの複数の一部が債方向曲 け部を含む請求項10記数のバッケーン。

【請求項19】前記ダイバットの前記章1の表面が周縁 部を有し、前記半導体集接回路デバイスが前記ダイバッ 下の前記周縁部を越えて延びる請求項17記載のバッケーン。

【請求項20】前記半導体集積回路テバイスが前記全局 リートの一部を極えて延びる請求項19記載のバッケー も、

【語水項21】前記至属リートの前記率2の表面がアレー他に配置されていて円配の風縁部を有し、それら全属リートの複数の一部が横方向曲け部を含む請求項10記載のバッケーン。

(請求事20) エンキャプスレーションを施した半導体 集機回路パッケーシの製造のための全属リートフレーム てあって、

切り描て可能な金属フレームと

6、前記プレームの内側に配置されて前記プレームに接続さ

3/3/03 9 32 At-

れ、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周線部で垂直方向に 前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全属のタイパットと、 前記フレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の反対側にあ り垂直方向には前起第1の表面および第2の表面の間に 10 を塗布する過程と、 ある実質的に平面状の第3の表面とを各々が含む複数の 金属リードとを含む金属リートフレーム。

【請求事23】エンキャプスレーションを施した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り捨て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

前記フレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この と、新記第1の表面の反対側の前記率2の表面の風縁部 で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する金属のグ イバッドと、

前記フレームの各々から前記ダイバットに向かってその プレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれ ぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 起第1の表面の反対側にあり垂直方向には前起第1の表 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の 30 表面とを含む複数の全属リードとを含むパターニングす みの全属条片。

【請水事24】半導体集積回路テバイスのためのバッケ ージを製造する方法であって、

リードフレーム。すなわち切り捨て可能な全属のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された金属のダイバッドであって実質的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および前記 40 反対側の前記率2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、前記フレームから前 記ダイパットに向かって前記タイパットに接触すること なくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周線 部で垂直方向に前記算1の表面もよび第2の表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを各々が有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを準備する過程

半導体集積回路テバイスを前記タイパットの前記第1の 表面に就屈する過程と、

前記半導体集員回路テバイス上の複数のポンティンクバ ッドの一つを前記リートの各々の前記第1の表面に意気 的に接続する過程と、

前記半導体集構回路テバイス。前記ダイバットおよび前 記り一トの前記第1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第2の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション(1)

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイバッドおよび前記リートを前記フレームから切 り離し、パッケージ完成品を前記リートフレームから切 り離し、前記リードの前記第1の表面を前記タイパット の前記第1の芸面と同じ水平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が前記タ イパットの前記率2の表面を露出させるように また前 紀タイパットの前記第1の表面を前記パッケーンの前記 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ うに盆布される請求事24記載の方法。

> 【請求事26】前記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の **建布役で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさら** に含む請求項25記載の方法。

> 【論末項27】前記リートの切断を 切断後の前記リー Fの各々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

> 【箱水事28】 所記リードの前記第1の部分を前記パッ ケージ本体の前記第1の表面に対して上向さに曲げる過 程をさらに台む請求事27記載の方法。

> 【請求事29】複数の半導体集積回路テバイスバッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの全属条件。すなわち複数の使い値で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の金属フレームを 含むパターニングずみの全関条片であって、前記フレー ムの高ヶの内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを **各々が合む全国のタイパットを有するとどもに、転記で** レームの名とからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の集3の表面とを各々が有する複数の金属のリートを有 50、するハターニ、とすみの金属条片を準備する過程と

10

前記半導体集長回路テバイスの各ヶの上の複数のホンテ ィングパットの一つをその半導体集情回路テバイスと同 一のフレーム内の一つのリートの前記集】の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集横回路テバイス。前記タイパットおよび前 記り一下の前記集1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション材 を塗布する過程と、

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイパットおよび前記リートを前記フレームからそ れそれ切り離し 複数のバッケージ完成品を前記至属条 片から切り難し 一輌記パッケージの各々の前記リードの 前記第1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同 じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【箱水項30】前記エンキャプスレーンョン材か前記タ イバッドの前記集2の表面を露出させるように また前 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置つけるよ 20 うに坐布される請求導29記載の方法。

【請求項31】半導体集積回路パッケーシを製造するた めの金属リードフレームを製造する方法であって 全国帯板を準備する過程と

前記金属薄板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、前記フレームから前記第パットに向かってそのダイ パッドに接触することなくそれぞれ延び各々が実質的に 30 平面状の第1の表面およびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する過程と、

前にリードフレームの前にタイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフォトレジス トマスクを並布する過程と

前記ダイパッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グして前記ダイバッドおよびリートのマスクなしの部分 を除去し前記タイパットおよび前記リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわち前記タイパットの前。40 記事1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の風梯で垂直方向に前記タイパットの前記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面。および前記リードの各々の前記率1の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記率1の表面と前記 リードの前記率2の表面との間にある前記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【籍水項32】前記除去する過程がパターエンとすみの フォトレジストマスクを耐記全席滞板に坐市する過程。 と、前記全席商物を化学的にエッチングして前記金席簿。 めっかって、より小さくより傷物性の高いプラスチュアバッ

仮の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は半導体集積回路グ イー すなわち半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ。およびこの種のパッケージを製造 するための方法およびリートプレームに関する。

100021

【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は、有害な環境からの保護および集長回路・印刷配接回 路芒板間の電気的相互接続のために ブラスチックパッ ケージに通常密封する。この種のパッケージの構成要素 としては、全属リードフレーム、半導体集積回路チッ * その半導体集積回路チップをリートフレームに付着 させる結合材 半導体集膜回路チップ上のコンタクトバ ットをリートフレームの個々のリートに電気的に接続す るポンディングワイヤおよびこれら素子を覆ってバッケ ージ外被を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ ーション材などがある。

【0003】リードフレームはこの種のバッケーシの中 心的な支持構成物である。リートフレームの一部はバッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャプスレー ション材に完全に取り囲まれている。リートフレームの リートの一部はバッケージから外部に延びてパッケーシ の外部接続に用いられる。

【() () () 4 】 慎用のプラスチック集積回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに評しい背景倹報はユ ューヨーク州ニョーヨーク市フィフスアグェニュー11 4所在のVan Nostrand Reinhold 社1989年発行のR. TummalabよびE. R ymaszewski共幅の専門書「Microele ctionic Packagins Handbee k」の第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックパッケージの問題点 は 内部のリードフレームのためにバッケーシの小型化 が制限されることである。Rocheほか名最の米国特 許年4、530、142号およびCastro名級の木 国特許第5、172、213号に記載されているとお - 6) - 当集者はリートフレーム除去によるパッケーン小型 化を試みたが、それちバッケーシは多数の欠点を伴う。 上記米国特許率4、530、142号記載のパッケージ のコンタクトは直交の側面を育する。したかって、コン タクトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてパッケーンの信頼性が低下する。上記米国特許領 5、 170、213号記載のパッケージは集積回路チッ プ上のバットから上方に垂直に延ひる曲げリートを備え る。このようなリートをバッケーシ内に合むので製造コ ストが上がり、バッケージの小型化が阻塞される。した ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チップを収容する改良型プラスチックパッケージ、お よびそのバッケージの製造のためのサートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実知例による紹立て方 法における工程しては全属リートフレームを準備する。 そのリートフレームは切り捨て式の長方形のフレームを 含む。ダイパットをそのプレームの中に設けてあり、そ のリードがダイバッドとの接触なしにダイバッド方向に 延びている。

【0007】リートフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパッドは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第3の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の風味にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が階段状のプロフィ キャプスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を進たしているがダイバットの第2の表面 は買っていない。ダイバットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがバッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】 るリードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と、同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを違える。第2の表面 は長方形または円形の回緯を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **与垂直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリートの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はUCCパッケーシの場合と同様にパッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田は の検検のためのランドとして作用する。リードの年3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがバッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【0009】リートフレームは色いた主席条片から2工 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエ 40 程は金属条片をエッチンクで甘通する片面または両面エ ッチングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全居条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ 下およびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびリートに形成する。

【0010】工程なてはタイパットの上側の第1平面の 上に半導体集構回路を載せる。用途に応じて、タイの面。40~は、バッケーンをチップと同時の大きさにすることもで

槓はダイバットの第1の表面の面積よりも小さくする か、またはダイバットの風縁部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

【0.0 1.1】工程3はダイのボンティングバットの各っ と各リートの第1の表面との間をポンティングワイヤま たは同等の場体で電気的に接続する。ホンティングワイ 十の技統を受けるリート部分は、例えば鉄、全その他の 全国でメッキしておく。

【リリ12】工程4はタイおよびリートフレームの上向 のフレームに接続してある。フレームから横方向に複数 10 きの第1の表面に高粘性の粘着性エンキャプスレーショ ン村を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン村は硬化する。このエンキャプスレーション村は、 🤊 イーホンディングワイヤーリードの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面。およひダイおよびリー 下の側面を覆う。 タイパットおよびリートの第2の表面 はエンキャプスレーション社には覆われず、パッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびリー **下の露出した第2の表面などのリードフレーム露出表面** ールを示すようにしてある。パッケーン充成品ではエン 20 を 鋼、金、鉛-亜鉛半田、4巻、ニッケル、パランウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ードプレーム材料によっては、工程5は省略できる。 【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り離 す。より詳細に述べると、工程6はリードフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリードフレームの部品構成部分か **ら切り離す。工程4におけるエンキャプスレーンコンの** 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの周辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。 切断の場所に 応して、切断すみのリートの建部がバッケージの側部が **ら慎方向に延びる。工程6またはその後続の工程に、パ** ッケージ側部で上記切断リードの突出強都を上に曲げて リート機能がバッケージ下側外面におよびリードのエン キャプスレーンテン部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。パッケージを印刷配線基板 に半田付けする際に、バッケージ下側外面に露出したり ート水平部だけてなく切断リートの上向き曲げ推翻にも 半田を付けて、半田接続を勢めるのである。 バッケージ の下側表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケーシの下 面の核余部分を形成しタイパッドもよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0.0.1.6】この発明のバッケージは多数の利点を値 え、大島カテルイスやアナログテハイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え

きる。また、パッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のバッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてさる。ダイハットの露出した第2の表面を ハッケ **ージ冷却に備えて半田で印刷配根差折に結合することも**

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよひ 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い る.

[0018]

[発明の実施の影響] 図1 はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ組立て方法の流れ図である。図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の事類例を示す。

【りり19】図1の工程1において全属フレームを準備 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら全属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ」では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリートプレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台垒 メッキ鋼 メッキ鋼合金、台垒37 (ニッケル37%、線55%の台金) 絹メッキ鋼なと 慣用のリートフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 形タイパー21と中心寄りの長方彫のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 明らかであろう)。 複数のリードフレーム20を金属条 片にエッチングで形成したもの(何えば図16乗服)な ど代勧的実施例(図示してない)ではタイパー2 1を省 貼してリードフレーム周辺部を執後リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。 もう一つの代 替的実施例(図示してない)ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リード部分とを省略して リー ドフレーム外側フレームをダムパー29で構成すること もできる。

【0022】長方形周線を有するダイバット22をタイ 49 パー21に接続してある。 タイパット22はタムパー2 9の内側にある。二つの技術観念8がタイパット20を ダムハー29およびタイパー21に接続している。図1 の工程6では、接続線30をタムバー29で内側でリー ドフレーム20から切り無す。

【0023】タイパー21からダムパー29経由でダイ パッド22の側面に向かって18本のリート30かタイ パッド22との接触なしに損方向に延びている。 昌り一 ト30の第1の搭部34はタイパット22の近傍に位置 する。図1の工程6において、名り一下はタエバーで9~50~部接続心たのに十分な大きさにする。第2の矛面32は

とリート30の単1の端部34との間で切り触される。 代替の実施例(図示してない)では、 リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き。またダムバー29およびクイバー21を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【10024】図2に示したリートフレーム20のリート **多りの位置もよび横方向経路は例示にすさない。これら** リートの数、位置および推方向経路は用途によって変わ る。この発明の利点は特定の半導体集積回路フィのナン 10 ティングパットの扱わよび位置に柔軟に対処するように 設計できることである。

【0025】図2の18本のリート30のうち14本は 直線状である。これらリードのうち4本はダムバー29 とダイパット22との間に横方向曲げ部を含む。直接状 リート30の各々は、そのサート30の機側面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、隣接リートどうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケージ充成品ではこれらアンカ 一耳部36はパッケージのエンキャブスレーション材と する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面 20 絡み合い、パッケージ本体からリート30が水平方向に 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリード30中の賞通乳または凹みをエンキャプス レーション材との格みに用いることもできる。

【0026】図3は図2の棟3-3で見たダムバー29 の平行部材内のリートフレーム20の断面図である。 2 イバット22および二つの互いに相対するリート30か 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。 ダイバット22および リード3()の両方の下側表面は垂直方向に凹んたす平ま たは実質的に水平の表面を含む。

【0027】図3のダイバット22は平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24 および 平面状の間じく反対側の第3の表面25を含む。これら 表面と直交する第1の側部表面27か年3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は第2の 表面24から戻さ「H1」だけ垂直方向に凹んている。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の美面2 3と第2の表面24との間に位置する。タイパット20 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 高さ「H」を有する。タイパット22の第3の表面25 は第2の表面24の風縁部にあり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り回んている。

【0028】四3のリート30の各々は年面状の第1の 表面31を含む。第1の表面31の反対側には平面伏の 第2の表面32および平面状の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりタムバー29 の内側でタイパットででは向かって少し延びる。この実 絶例では、第2の表面32は長方形の風縁を有する。第 2の美面の長さは用途によって変わるか。 バッケーシ 外

12

第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終端 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から凍さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわ ち、集3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない)がリード30の第3の面33近傍の債方向 側部から垂直に延びている。

[0029] 図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのおと、リート3リをダムバー 29の内側で図2の直線A-A、B-B、C-Cおよび D-D沿いに切り離す。この切断はリート30の第2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。 パッケージ完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がパッケージを直接的または間接的に外部の印刷記憶基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

[0030] 図3のリードフレーム20のダイバッド2 O. 15万至O. 50ミリメートル 凍さ「Hijの数 値例としては約0、0.75乃至0、2.5ミリメートルが 挙げられる。ダイパッド22の水平方向インテント

「 $oldsymbol{w}$ 」の数値例としては約 $oldsymbol{0}$ 、 $oldsymbol{0}$ 2 $oldsymbol{5}$ 万宝 $oldsymbol{0}$. 2 $oldsymbol{5}$ ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 1」「♥」で示した部分にも適合する)。百分比でいう と、「H1」の値は「H」の値、ずなわち第1の表面2 3 および3 1 と第2の表面2 4 および3 2 との間の距離 「H」の33%乃至75%の範囲または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

[0031] 図2のリードフレーム20は色取り金属条 片から復式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング (化学的ミリング) は、フィトリソク ラフィ、フォトレジストー および全属溶解液状化学物質 を用いて金属条片にパターンをエッチングで形成するブ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト度をその金 属条件の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト層を所望のパターンのマスクを通して露光す る。そのフォトレジスト階を現像して硬化させ、バター ニングしたフォトレジストマスクを形成する。大に、こ のマスク形成すみの条片の片面または両面に化学物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。全属条片の露出部 分はエッチングで辞去され、全居会片には所望のパター ンが残る。

[0032]図2および図3(図9 図13、図15お よび図16も同様)のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、全席条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストパターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチングを進める。この第十のエー切。間中は接地しており、

ッチング工程で、全居粂片の籍部分を完全に除去し、図 2に囲示したとおり、リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバットの風棒部およびリード の所望都分を集2のフォトレジストパターンで復わない まま露出させ、エッチング除去に適した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストバタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一部を除去する。この第2のエッチング工程で 図2 および図3のリートフレーム凹み面(すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムパー2 9内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側で は、通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチングで除去されると、この第2のエッチングエ 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットおよびリートの新望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。第2のエッチング工程によるエ ッチングの深さは、ダイバッド22およびリート30を パッケーシ本体に留めるに十分な量のエンキャブスレー 2およびリード30の高さ「H」の数値例としては、約 20 ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト30の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 満たす鐘とする。通常は零2のエッチング工程でダイバ ッドおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイバットおよびリードの厚みの約33%乃至75 %の苗田で定められる。エッチング処理のはちつきのた めに「第3の表面25および33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイパッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

【1) () 3 3 】リードフレーム2 () の形成を、順送り打抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより揮み方向に都分的に凹み表面を形成 するように辞去する工程とによって行うこともてきる。 【10034】図1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイパット22の第1の表面23の中央に載せ る。パッド22へのダイ52の数量および付着は慣用の タイ付着マシンおよび慣用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程2.およびそれ以降の組立て 工程の期間中は 図2のリードフレーム20を許電飲料 に対するダイ保護のために接地しておく。

【0035】図】の工程3では、半導体集積回路タイち 2(図5)上の個々のポンティングパットと個々のリー F 3 () の第1の表面31との間を導電性金属ホンティン クワイヤ54またはその同等物で最低的に接続する。第 1の表面31は金、鉄、ニッケル、パラジウム - 倒その 他の全席でメッキすることもできる。 図2のリートフレ ーム20は、評電飲品による半導体集構回路デバイスの 損傷を防ぐためにこのボンディングウィヤ接続工程の期

[0036]図1の工程4では、図2のリートフレーム 2.0 に高枯性の枯若エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ54、ダイバット22の側方表 面26および27、ダイバット22の第1の表面23お よびダイ3の表面25、リード30の第1の表面31、 第3の表面33および側方表面を覆う(図5)。タイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく露出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエー10 ション材で覆われない部分を、印刷配換基板と両立性あ ンキャプスレーション工程のあいだ裏返しにして ダイ パット22の第2の表面24の下にエンキャプスレーシ ョン村の薄い磨が形成されるようにする。その実施例で は、ダイパッド22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション村を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は簡用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる.その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。 このモールト 材料としては 日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび任友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム2 () に慣用のゲートを放けることもできる。型の側面は充成

13

品取出しを容易にするためにテーパー状にする。 【0038】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリートフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysol社 市販のHYSOL4451エポキシなと慣用の硬化可能 な高粘性粘着材の互いに開接するピーズをリードフレー ム20に塗布して、ダイ52の周囲およびリード30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。東3のステップとして 140℃で1時間 加熱してそのビースを硬化させる。第4のステップとし、40 て、HYSOL4451液状エンキャプスレーション材 などパッケージのエンキャプスレーションに適した慣用 の硬化可能な高粘性粘着性をピースの内側に建布してダ ム内部の不完全なパッケージをエンキャブスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャプスレーンコン材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは据を用いてエンキャウスレージ まン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50。の下側の第2の差面52とデーバ付き側面55とを育す

にリートフレームからバッケーシ完成品を切り除す。同 後のモールト処理制よびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出願率(19/103, 760号に記載されて おり ここにを照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

【1) () 3.9】図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の締都分のうち、ダイバット22の第2の兵面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャブスレー る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて至、ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、鉛糯半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム21)の形成に用いた金属がメッキを要しない 全属またはメッキずみの金属である場合は工程5は省略 てきる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを施した鋼である場合は、工程5 は省略する。

[0.040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型 20 のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ 役4にモールド処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のブロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はタ ムバー29の内側にある。したがって、リート30の電 出部分はパッケージ本体5~の側面5~1 とダムパー29 との間で延びている。

【0041】図1の工程6はエンキャブスレーションず みのリードフレーム2()(図4) を図2の根A‐A、B - B.C-CねよびD-Dで切断する。図2を参照する と 工程6はダムパー29の内側でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続牌30をダムパー29の内側 で切り離す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り捨て可能部分から切り難すことに よってパッケージ形成を充了する。

【1)()42】工程6はパンチ、絶または同等の関係装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図ちに示 すようなモールド体である場合はパンチまたは個を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。バッケ ージを反転させて、タムハー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面55 から延びるリート30の切断部分が長さ幸ミリメートル から倒えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

[0043] 図5はこの発明によるバッケージ完成品が 0の断面図である。バッケージ完成品50は図2のリー トプレーム20で製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。 バッケージ5 0のバッケーシ事体5 1はモールトで形成してある。バッケーシ50は平面状 15

【0044】図2のリートフレーム2 0から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5のパッケーン5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂直方向に深さ「H1」だけ凹んている。 第3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイパッド22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。 第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56で露出し、したが ってパッケージ5 () の下側の第2の表面5 6 の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

【0045】図5において、半導体集接回路ダイ52は 側面55から換方向にはみ出され ダイバッド22の第1の表面23に付着させてある。ダ 20 面55でリード30を切断する。 イ52のボンディングパット53の各々とリート30の 第1の表面との間をボンディングワイヤ54で接続す ド30の切離しずみ端部35をパネ平面内で構方向にはみ出させる。

[0046] 図5のパッケージ50は複数のリード30を含み、これらリートの各々は図2のリートフレーム20から第2の表面32のダムパー29の内側の点で切り載したものである。切り離されたリード30の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30には直線状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り難しずみのリード30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による被覆を受けるよりに第2の表面32から覆さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には草1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード30の第2の表面32はエンキャプスレーション村には覆われず、パッケージ50の下側表面56で満出する。【0048】図5において リート30の第1の表面3

[0048] 図5において、リート30の第1の長面3 1のうちパッケージを休51の内部にある部分はタイパッド22の第1の表面23と同じ水平面内になる。タイパッド22をモールト内で上に上げた構造の代替の実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31のうちパッケージを休51の内部にある部分は上がったダイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内にある。

【0049】図5の切り触しずみのリートさりの各ヶは バッケージ側面55から横に延びる切断締部さらそ含 み、リート30の第2の表面32の概念の水平部分および下側パッケーン表面56に対し傾斜角をを成すように曲げてある。角度をは約15、乃至70、の範囲に設定できる。図示のとおり、リート30の第2の表面32の上向き曲げ終塩部35は露出している。リート30のこの曲げ終塩部35の長さはパッケーン側面55から例えばり、15ミリノートルであるが、用途に応じてこの故鏡は変えることができる。その故鏡面回は舞ミリノート

ルから約0、50ミリメートルである。

【0050】図5のリード30の曲げ終盤部35の上向きの曲げ部は工程6においてパッケーン50をリートフレーム20からパンチ操作で切り離すスタンピングマシンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終縮部35をパッケーン側面55に接触するように、すなわら角度0を水平面とテーパー付きパッケーシ側面55との成す角度と考しくするように曲ける。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リート30の切断端がパッケーシ側面55から慢方向にはみ出さないようにパッケーシ側

(10051)代替の実施例(図示してない)では、リード30の切離しずみ機能35をパッケーシ側面55から水平面内で構方向にはみ出させる。すなわち、切離しずみの熔部35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度もが零度に等しくなるようにリート30の残余の部分と同じ水平面内で構方向に延ばすのである。上記工程6で据を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に据を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

【0052】図6において 半田パンプ57をバッケージ50と印刷配線基板(図示してない)との間に付着させる。半田パンプ57はリード30の第2の表面32に接触し、リート30の曲げ稼都35を覆っている。

[0053]代替の実施例(図示してない)では、グイパット22の選出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配修等板に導電的に接続してバッケーン冷却に備える。この冷却は熱伝導により行われる。

【0054】図7は図5のパッケージ50の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はダイパット22の第2の表面24と 切断ずみのリート30の第2の表面32と 硬化ずみのエンキャブスレーンタンはとから成る。リード30の類2で表面36は長方形の回縁を有する。リート30の切離しずみ終端部35は下側表面56の輪からわずかに延びている。第2の表面32は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の風縁を有するが、それ以外の形状にすることもできる。

【0055】図7では、サート30の第2の表面32を 50 パンケーシ50の下側表面36で編合いに整列配置して ある。リート30の切離しすみの終端部35は下側表面 56の周珠から少し延びている。図8は代替的パッケー ジ6 ()の下側外表面6 1 を示す。図8 では、切離しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をパッケーシ6 ()の下側表面61の傷の少し内側で一列 に並べてある。これら第2の表面64はパッケーン6() の下側表面の周線から例えば約0.05ミリメートルの 位置に配配するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施例 (図示してない) では、第2の表面64は長 方形でなく円形の固体を有し、相互接続用半田はラント 10 図12の練11-11で見た断面を示す。ダイ52を慣 を形成する。

[0056] 図9は図8のバッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバッド22およびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リードフレーム62は図2および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリードフレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は

[0057] 図2のリード30の場合と同様に、図9の 20 リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 6.4はパッケージの外部コンタクトとして作用する。 し かし、図2 および図3のリードフレーム2 ()の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面668よび第4の表 面65の間でダイパッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー30 二つの外側リード73の後方にあるからである。 ード63の第2の表面64から深さ「H1」だけ垂直方 肉に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 同じ) と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は第2の表面64とダイパッド22との間にある。

[0058] 図8および図9のリード63の第2の表面 6.4の回縁は多様なパッケージ外部技術を容易にするよ うに多様な形状にすることがてきる。例えば、この第2 形状にすることができ、また円形の周線を値える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のバッケーシ60の街面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり 第4 の表面6.5はパッケーシ側面5.5に隣接し、第2.の表面 はパッケージ60の下側表面61の周線鑑から所定距離 たけ内側にある。

【0060】図8および図1のにおいて、バッケーシギ 体を形成するエンキャプスレーション村がリートの3を、50、イS2の下側表面89とタイパット72の第1の差面8

その第2の表面64を除さ全部覆っている。すなわら、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断蟾郎がパッケージ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンテン材はパッケージ側面から延びたリー 上切断部を覆っていない。

【()()61】図11は図1の方法で製造可能なこの発明

によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は

18

用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パット72の風棒部を辿え またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、パッケージで10の大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面17との間の距離はポンディングワイヤのある側では 約0. 6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイパッド72の周 縁を極えて延びるが、リート73を絶えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない)(すな わちホンティングワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

【0062】図11には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード7-3の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム71で示すとおり換方向曲げを含み、それらが

【0063】図11において、短いボンティンクワイヤ 77がダイ55の上のポンティングバット53の各々と リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティングワイヤ7.7の第1の表面7.6~の接続 はリート73の年1の486でパッケーシ側面79に降 接して行う。

[0064]図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケーンであるが、ラントグリップアレー(L GA)パッケーンも可能である。図12に示すとおり の表面6.4 は図8の場合のように長方形の四株を備える。40 相互接続用半田球7.8 のアレーをバッケージ7.0 の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とパッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図12条照)。

[0065]四11のパッケーシ本体を1はモールトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の無職中に、ダイち2の下側表面89とリート73の 第1の表面との間をエンキャプスレーション材か過化。 す。非導角性(すなわら絶縁性)の結若材エホキンをド

2との間に入れ ダイ52をダイバット72に付着さ せ、ダイ52をリード73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の第1の表面76との 間に入れ、ダイ55とリート73との間に間隙を設け

19

【0066】図11のリート73の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面7.4 および第3の表面7 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の48 6と反対の第2の進85にある。これと対称的に 図6 のパッケージ5 ()のリード3 ()の第2の表面32の位置 および図8のバッケージ60のリート63の第2の表面 6.4の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の周縁上 またはその近傍にある。

【0067】図11において、各リート73の第3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 ・ の表面74から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでい

る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76 20 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり エンキャプスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いでい る。エンキャブスレーション材はリート73の年2の長 面を覆っていない。

[0068]図11のパッケージ70の第パット72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 縁のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の表面83を取り囲みその表面83から深さ 【H1」だけ垂直方向に凹んでいる。 ダイパット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じ水

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は金直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイパッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 すとおり、エンキャプスレーション村か々イパット70 の第3の表面84を覆い、タイパット72が垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを紡いている。 エンキャプスレーション材はダイバット70の第2の表 面を描っていない。パッケージ冷却を容易にするため、 に、ダイパット72の第2の表面83を半田琲または同 等の導体で外部の印刷配牌装板に接続することもでき る。代替的に、ダイバッド72を図1の工程4で上側に 放けて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 覆いパッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リートで3の第1の手面で6はタイパーが、かて形成するリートでレームで1の数は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置づけられる。 【0070】図12は図11のパッケーシ70のT側外 面8 ()をリード73の第2の表面74に半田はを配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。すな わら 第3の表面75はエンキャプスレーション村で雇 われ、したがってパッケージ本体81の内部にあるから てある。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各 ~に配置する。

[0071]図13は図11および図12のバッケージ 71)の製造に直したリードフレーム71の平面図であ る。囚2の長方形のダイパッド22と異なり、囚13の タイパット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方形部分7.2を含み これら四つの部分をバッケー シ治却のために印刷配線芸板に半田球で接続する。

[10072] 図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リード7 3のいくつかはダムバー29から第2のリート信85 (図11) における円形の第2の表面74に至る原延部 で損方向に真っ直ぐである。またそれらリード73の他 のいくつかはダムバー29と第2のリート維85(図1 1)における第2の表面74との間で一つ以上の損方向 曲げ部を有する。リードフレーム71の各角部における 二つのリート7.3は同一のリート雑8.6に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな い) では、リード73にエンキャプスレーション村との 絡み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 30 において、各リート73を図13のダムパー29の内側 てリードフレーム7.1から切り離す。この切断はダムバ ー2 9の内側で、リートフレーム7 1の図13の線A -A B-B、C-CもよびD-Dにおける全属製色部件 88の端の外側で行う。

【ロロ73】上述のパッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには、この明細書に基づき多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば「四14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の後れ図であ る。図14の昔本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であるう。図1の 処理と図14の処理との長は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートアル ーム20、62 71などの複数のリートフレームを一 つの金属条片シート上にマトリクスの形でエッチレグに より近接形成することによって可能になる。

[10 0 7 4] 図 1 5 は全国条片 9 0 上の 1 2 個のリート アレーニア1のマトリクスを示す。条片90にエッチン

えば 条片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階級送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の影状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の偏々のパッケージ本体81を形成でき る。すなわち、型は各ダイに対して個々の型空網を値 え、図4の場合と同様に個々の不充全なパッケージのアー10 レーを形成する。工程6はパンチまたは絽を用いて個々 のパッケージを条片9()から切断する。

21

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2) の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に個々の パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリードフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。これらエンキ +プスレーション材のブロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451後 20 着剤ピーズをまず食布することによって行う。ビーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に並布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション材で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション材を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム20の二つのマトリクスの各々の上にエンキャブス レーション材の連続したブロックを形成する。図14の 工程6では、8個の弱々のパッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに絽を用いる。工程6はリー 3 ドフレーム20とダイパッド22とリード30との間を 切断する。また 工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーション村を切断する。

【0076】この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 細書から、上記以外の実施例が当業者には目明である ٥.

【図画の簡単な説明】

【図1】パッケージ製造方法の流れ図。

【図2】パッケージ製造に用いるリートフレームの羊面 40 53 ボンティングパッド54 ボンティングワイヤ

【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。 [図4] 図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ

ーション後の封牧区。

【図5】パッケ・ン充成品 すなわちハッケーシ本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した バッケージ完成品の鉄面図。

【四6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図5のパッケージの断面図。

【図7】図5のバッケージ下側表面の平面図。

[四8]代替パッケージの下側表面の平面図。

[図9] 図8のバッケージの製造のためのダイバットお よびリードのダムバーの内側で見た断面図。

【図10】図8のバッケージの断面図。

【図11】ダイがダイパット周辺から様方向にリートの 長さの一部を絶えてはみ出して延びている代替的パッケ ーンの断面図。

【図12】相互接続用半田珠を備えない図12のバッケ ージの下側表面の平面図。

【図13】図11および図12のパッケージの製造のた めのリードフレームの平面図。

【図】4】複数のパッケージを同時並行的に製造する方 性の症れ図。

【図】5】全属条片のエッチングで形成した6個のリー トプレームの二つのマトリクスの平面図。

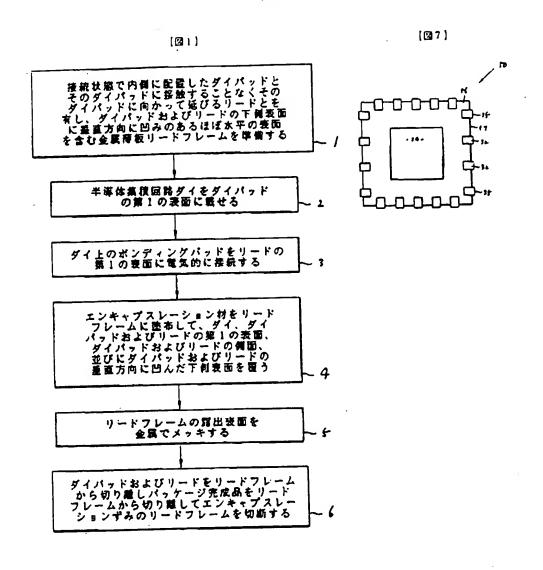
【図】6】金属条片のエッチングで形成した8回のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

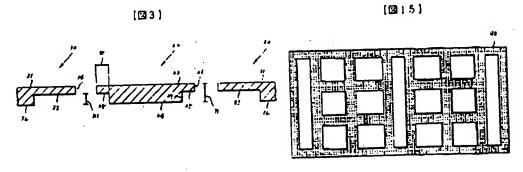
【行号の説明】

	20	リードフレーム	21	タイパー
30		ダイパッド	23	第1の表面
		第2の表面	2.5	第3の表面
	26	第1の直交側面	27	第2の直交側面
	28	传统物	29	ダムパー
	30	リード	3 1	第1の表面
	32	第2の表面	33	第3の表面・・
	3.4	リート先権		曲付據部
	36	アンカー耳部	50	, 60 70 Nyte
	÷.			
	5.1	パッケージ本体	5 2	

55 側面56 下側表面

76 半田は

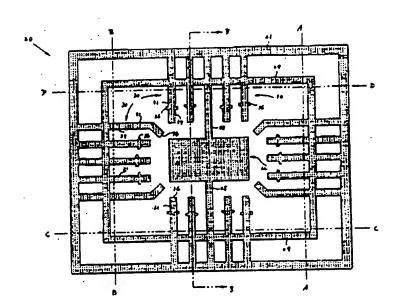


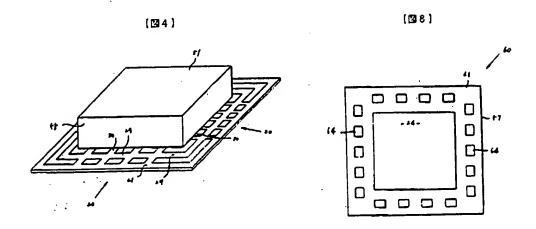


特別2000-150765

(14)

[2]2]

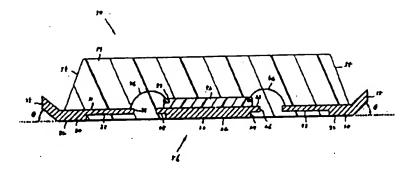




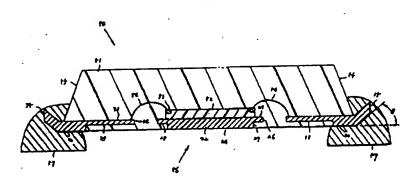
(15)

特別2000-150765

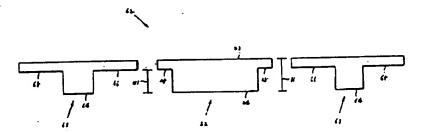
[图5]



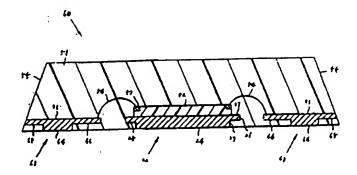
(**2**6)



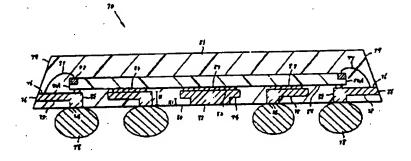
(**29**9)



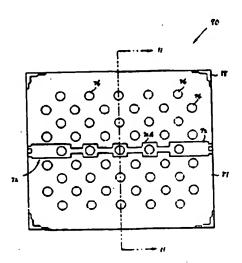
[210]



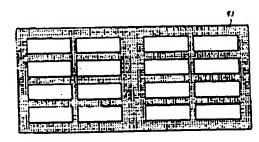
(211)



[212]



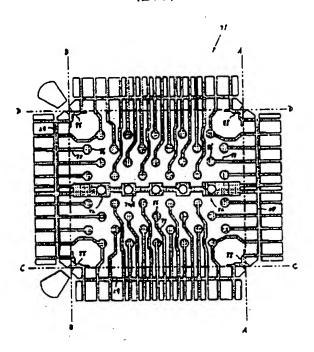
(**2**16)



特闘2000-150765

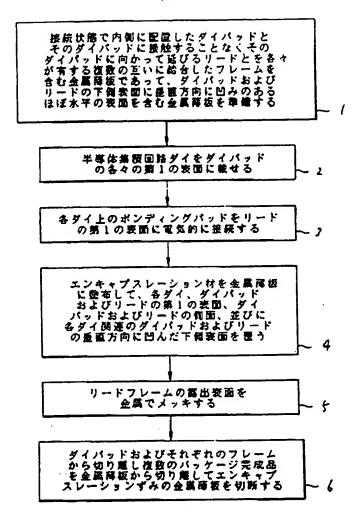
(17)

[**2**13]



3/3/03 9 38 4

[2] 14]



フロントページの続き

(72)発明者 トーマス ピー、グレン アメリカ台京国 アリリナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー ト 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジョウラー アメリカ台衆国 アリソナ州 85296 キ ルパート、イースト アラヒアン コート 1436 (元)発明者 ディクテッド ロマン アメリカ合衆国 アリソナ州 85284 デ ンブル、ウェスト パロミーノ トライフ 428

(72)発明者 シェイ、エッチ、イー 、 検围 ソウル、カンドンーク、アムサート ン カントンアパートメント 7-202 (19)

特別2000-150765

(72)発明者 ディー、エッチ ニムン 模国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ ードン 465-7

3/3/03 9 38 Ali